CLIPPEDIMAGE= JP408250615A

PAT-NO: JP408250615A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08250615 A

TITLE: CERAMIC PACKAGE FOR SEMICONDUCTOR CHIP

PUBN-DATE: September 27, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OKAMURA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KK SUMITOMO KINZOKU ELECTRO DEVICE N/A

APPL-NO: JP07081973

APPL-DATE: March 13, 1995

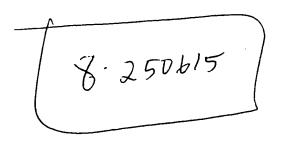
INT-CL (IPC): H01L023/02;H01L023/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a ceramic package for semiconductor chips that provides excellent electromagnetic shielding effect by simple means, and that is excellent in productivity and is capable of being manufactured at low cost, by putting the inside surface of a cap at ground potential.

CONSTITUTION: A ceramic package for semiconductor chips consists of a package base 1 of ceramic on which a semiconductor chip is to be mounted; and a cap 10 of ceramic that is to be placed on the package base. A copper plate layer 13 is formed on the inside surface of the cap. A sealing solder layer 18 is formed on the sealed face of the cap with a copper plate layer 15 in-between with the copper plate layer on the sealed face electrically connected with the copper plate layer 13 on the inside surface. Ground electrodes 4 are formed on the sealed face of the package base 1. Thus, when the cap is bonded to the package base through the sealing solder layer, the copper plate layer on the sealed face of the cap 10 is electrically connected with the ground electrodes 4 on the package base to form a ground electrode layer 15; and the copper plate layer on the inside surface of the cap forms an electromagnetic shielding layer 13.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-250615

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ		ŧ	支術表示箇所
H01L 23/02			H01L 2	23/02	В	
23/00			2	23/00	В	

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

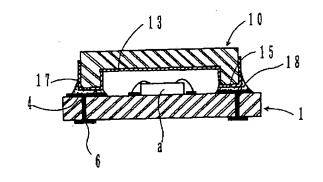
(21)出顧番号	特顧平7-81973	(71)出顧人	391039896
			株式会社住友金属エレクトロデバイス
(22) 出顧日	平成7年(1995)3月13日		山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1
		(72)発明者	岡村 和男
			山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1
			株式会社住友金属セラミックス内
		(74)代理人	弁理士 吉村 博文

(54) 【発明の名称】 半導体チップ用セラミックパッケージ

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 キャップの内表面をグランド電位とすることで簡単に、優れた電磁シールド効果が得られ、また生産性が良好で、安価に製造できる半導体チップ用セラミックパッケージを提供する。

【構成】 半導体チップを搭載するセラミック製のパッケージ基体1と、パッケージ基体に被着するセラミック製のキャップ10を有する半導体チップ用セラミックパッケージにおいて、キャップの内表面に銅めっき層13を設け、封止面に銅めっき層15を介して封止用半田層18を設け、封止面の銅めっき層は内表面の銅めっき層13と電気的に接続されていて、パッケージ基体1の封止面にグランド電極4を設け、キャップを封止用半田層を介してパッケージ基体に封止した際、キャップ10の封止面の銅めっき層がパッケージ基体のグランド電極4と電気的に接続されてグランド電極815を形成し、キャップの内表面の銅めっき層が電磁シールド層13を形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップを搭載するセラミック製の パッケージ基体と、該パッケージ基体に被着するセラミ ック製のキャップを有する半導体チップ用セラミックパ ッケージにおいて、該キャップの内表面に銅めっき層を 設け、また該キャップの封止面に銅めっき層を介して封 止用半田層を設け、該封止面の銅めっき層は内表面の銅 めっき層と電気的に接続されていて、また前記パッケー ジ基体の封止面にグランド電極を設け、該キャップを該 封止用半田層を介して該パッケージ基体に封止した際、 該キャップの封止面の銅めっき層が該パッケージ基体の グランド電極と電気的に接続されてグランド電極層を形 成し、前記キャップの内表面の銅めっき層が電磁シール ド層を形成してなることを特徴とする半導体チップ用セ ラミックパッケージ.

【請求項2】 前記キャップの外側周面に銅めっき層を 設けてなる請求項1に記載の半導体チップ用セラミック パッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体チップ用セラミ ックパッケージに係り、より詳細には、携帯電話等のマ イクロ波通信機器に用いられるSAWフィルタ素子等の 半導体チップを封止でき、マイクロ波特性に優れ、生産 性が良好で、安価に製造できる半導体チップ用セラミッ クパッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】SAWフィルタ素子等の半導体チップ は、従来、金属製パッケージに封入されている。しか 4に示すように、半導体チップをセラミック製のパッケ ージ基体の表面に実装するタイプのパッケージの形態に 変遷している.

【0003】図3に示すパッケージは、キャップ31と して金属板を用い、セラミック製のパッケージ基体32 の周縁封止面にコバーリング33をろう付けし、該コバ ーリング32と金属製キャップ31をシームウェルディ ングすることで実装した半導体チップ34を封止するタ イプである。また図4に示すパッケージは、キャップ4 1としてアルミナセラミック製のキャップを用い、セラ 40 成としている。 ミック製のパッケージ基体42とキャップ41を低融点 ガラス、半田、あるいは樹脂等43で、パッケージ基体 42に実装した半導体チップ44を封止するタイプであ る。

【0004】しかし、前者のパッケージの場合、コバー リングを用いるため価格面で高価になり、また後者の場 合は、高強度でかつ安価であるものの、キャップがセラ ミック製であるため導電性がなく、電磁シールド効果が 得られず、実装した半導体チップが外部からの電気的ノ イズによって誤動作・故障するおそれがある。

2

【0005】そこで、近年では、図4に示すパッケージ を改良して、図5に示すように、セラミック製キャップ 51の内表面52および/又は外表面53に電磁シール ド層54を設けたパッケージ用のセラミックキャップが 提案されている(特開平4-151858号公報参 照)。該セラミックキャップは、電磁シールド層54を 無電解銅めっきによって封止面55を除くキャップ表面 に形成している。そして、このセラミックキャップによ れば、外部からの電磁波・電気的ノイズの影響による実 10 装した半導体チップの誤動作・故障を防止できる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した半導 体チップ用セラミックパッケージの場合、『パッケージ をプリント基板等に装着(実装)した際、前記キャップ の電磁シールド層をグランド電位とすることが難しく、 十分な電磁シールド効果が得られない。』という課題が ある。

【0007】本発明は、以上のような課題に対処して創 作したものであって、その目的とする処は、キャップの 20 内表面をグランド電位とすることが簡単で、優れた電磁 シールド効果が得られ、また生産性が良好で、安価に製 造できる半導体チップ用セラミックパッケージを提供す ることにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】そして、上記課題を解決 するための手段としての本発明の讀求項1の半導体チッ プ用セラミックパッケージは、半導体チップを搭載する セラミック製のパッケージ基体と、該パッケージ基体に 被着するセラミック製のキャップを有する半導体チップ し、近年の通信機器の小型化、薄型化に伴い、図3、図 30 用セラミックバッケージにおいて、該キャップの内表面 に銅めっき層を設け、また該キャップの封止面に銅めっ き層を介して封止用半田層を設け、該封止面の銅めっき 層は内表面の銅めっき層と電気的に接続されていて、ま た前記パッケージ基体の封止面にグランド電極を設け、 該キャップを該パッケージ基体に被着すると共に、該封 止用半田層を介して封止した際、該キャップの封止面の 銅めっき層が該パッケージ基体のグランド電極と電気的 に接続されてグランド電極層を形成し、前記キャップの 内表面の銅めっき層が電磁シールド層を形成してなる構

> 【0009】 請求項2の半導体チップ用セラミックバッ ケージは、前記請求項1の半導体チップ用セラミックパ ッケージにおいて、前記キャップの外側周面に銅めっき 層を設けてなる構成としている.

[0010]

【作用】本発明の請求項1の半導体チップ用セラミック パッケージは、パッケージ基体の半導体チップ搭載部に SAWフィルタ案子等の半導体チップを実装し、該パッ ケージ基体にキャップを被着し、該キャップの封止面の 50 封止用半田層を介して封止した後、これをプリント基板

等に実装し、通信機器等に組み込み、かつ該通信機器の 電源を投入すると、前記封止用半田層は導電性を有する ので、前記キャップの封止面の銅めっき層は、前記パッ ケージ基体の封止面のグランド電極と電気的に接続され てグランド電極層を形成する。また該グランド電極層を 形成する銅めっき層は、前記キャップの内表面の銅めっ き層と電気的に接続されているので、該内表面の銅めっ き層がグランド電位にされて電磁シールド層を形成す

【0011】請求項2の半導体チップ用セラミックバッ 10 ケージは、前記キャップの外側周面に銅めっき層を設け てあるので、前記パッケージ基体にキャップを被着し、 該キャップの封止面の封止用半田層を溶融した際、該封 止用半田層を形成する半田が前記銅めっき層を流れてメ ニスカスを形成する。

[0012]

【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明を具体化 した実施例について説明する。ここに、図1~図2は、 本発明の実施例を示し、図1は封止前のセラミックバッ ケージの断面図、図2は封止後のセラミックパッケージ 20 の断面図である。

【0013】本実施例の半導体チップ用セラミックパッ ケージは、図1~図2に示すように、半導体チップ aを 搭載(実装)するセラミック製のパッケージ基体1と、 パッケージ基体1に被着するセラミック製のキャップ1 0を有している。

【0014】パッケージ基体1は、上面の半導体チップ 搭載部2の周囲の封止面3にグランド電極 (メタライズ 層)4を有し、また底面5に信号用電極と電源用電極 (図示せず)、およびグランド電極6を有し、封止面3 30 のグランド電極4はスルーホール等7を介して底面5の グランド電極6と電気的に接続されている。

【0015】キャップ10は、中央内側に凹部を備えた キャップであって、セラミック製のキャップ本体11の 内表面12には銅めっき層13、封止面14には銅めっ き層15、外側周面16の下端側縁には銅めっき層17 が設けられていて、銅めっき層13,15,17は電気 的に接続されている。また封止面14の銅めっき層15 の上には半田層18が設けられている。

【0016】ところで、キャップ10は、原料アルミ ナ、フラックスの混合・粉砕物にバインダーを添加、攪 拌、乾燥すると共に、粉体プレス成形、焼成して作製し たキャップ本体11の表面に無電解銅めっき処理をして 厚みが0.5~1.0μmの無電解銅めっき層を形成 し、該無電解銅めっき層に電解銅めっき処理により厚み が5~10μmの電解銅めっき層を形成し、更にキャッ プ本体11の内表面12, 封止面14および外側周面1 6を除く部位の銅めっき層部分をエッチングや研磨等で 取り除きいた後、銅めっき層13,15,17を有する

4 が50~150μmの半田層18を形成することで作製 している。

【0017】そして、本実施例のパッケージは、パッケ ージ基体1の半導体チップ搭載部2に半導体チップaを 実装し、パッケージ基体1にキャップ10を被着し、キ ャップ10の封止面14の半田層18を溶融すること で、半導体チップaを封止することができる。ここで、 キャップ10の外側周面16に銅めっき層17による下 地金属層が設けてあるので、前記溶融した半田が銅めっ き層17を流れてメニスカスが形成され、封止性を良好 にできる。また、半田層18は導電性を有するので、キ ャップ10の封止面14の銅めっき層15は、パッケー ジ基体1の封止面3のグランド電極4と電気的に接続さ れてグランド電極層を形成することになる。また該グラ ンド電極層を形成する銅めっき層15は、キャップ10 の内表面12の銅めっき層13と電気的に接続されてい るので、内表面12の銅めっき層13は、グランド電極 4と同電位(グランド電位)になり、電磁シールド層を 形成することになる。

【0018】次に、本実施例の半導体チップ用セラミッ クパッケージの作用・効果を確認するために、パッケー ジにSAWフィルタ素子を実装・封止し、これをプリン ト基板の所定の位置に実装し、通信機器に組み込み、外 部からの電磁波・電気的ノイズの影響を調べた処、この パッケージに実装・封止したSAWフィルタ素子には誤 動作・故障が認められず、また、該SAWフィルタ素子 から外部への電気的ノイズの発生も確認できなかった。 これは、キャップ10の内表面12の銅めっき層13 が、グランド電位にされて、電磁シールド効果を発揮し たことによる。

【0019】なお、本発明は、上述した実施例に限定さ れるものでなく、本発明の要旨を変更しない範囲内で変 形実施できる構成を含む。因みに、前述した実施例で は、キャップの外側周面に下地金属層を形成する銅めっ き層を設けた構成で説明したが、該銅めっき層は、キャ ップの内表面と封止面にのみ設けた構成としてもよいこ とは当然である。

[0020]

【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明 40 の請求項1の半導体チップ用セラミックパッケージによ れば、キャップの封止面の封止用半田層は導電性を有す るので、該キャップの封止面の銅めっき層が、バッケー ジ基体の封止面のグランド電極と電気的に接続されてグ ランド電極層を形成することになり、また該グランド電 極層を形成する銅めっき層は、前記キャップの内表面の 銅めっき層と電気的に接続されているので、該内表面の 銅めっき層がグランド電位にされて電磁シールド層を形 成することになることから、該内表面の銅めっき層の電 磁シールド効果をいっそう良好にでき、マイクロ波特性 キャップ本体11の封止面14の銅めっき層15に厚み 50 に優れた半導体チップ用セラミックパッケージを提供で

きるという効果を有する。

【0021】請求項2の半導体チップ用セラミックパッ ケージによれば、前記キャップの外側周面に銅めっき層 を設けてあるので、前記パッケージ基体にキャップを被 着し、該キャップの封止面の封止用半田層を溶融した 際、該封止用半田層を形成する半田が前記銅めっき層を 流れてメニスカスを形成することから、封止性をいっそ う良好にすることができるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

パッケージの断面図である。

【図2】 封止後のセラミックパッケージの断面図であ る。

【図3】 従来例の断面図である。

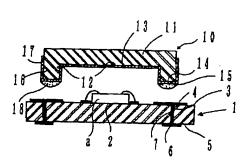
【図4】 従来例の断面図である。

【図5】 従来例の断面図である。

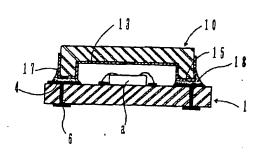
【符号の説明】

a・・・半導体チップ、1・・・パッケージ基体、2・ ・・半導体チップ搭載部、3・・・パッケージ基体の封 止面、4・・・グランド電極(メタライズ層)、5・・ ・パッケージ基体の底面、6・・・グランド電極、7・ ・・スルーホール等、10・・・キャップ、11・・・ キャップ本体、12・・・内表面、13・・・銅めっき 層(電磁シールド層)、14・・・封止面、15・・・ 銅めっき層(グランド電極層)、16・・・外側周面、 【図1】 本発明の実施例を示し、封止前のセラミック 10 17・・・銅めっき層(下地金属層)、18・・・半田 層、31,41・・・キャップ、32,42・・・バッ ケージ基体、33・・・コバーリング、34,44・・ ・半導体チップ、43・・・低融点ガラス、半田、ある いは樹脂等、51・・・キャップ、52・・・キャップ の内表面、53キャップの外表面、54・・・電磁シー ルド層、55・・・封止面

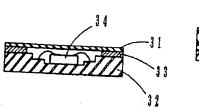
【図1】



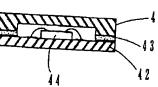
【図2】



【図3】



【図4】



【図5】

